

НТО ИРЭ Полюс. Расписание сессии

Пн, 26 дек.	10:15 — 12:40	ЗАЧ	Основы проектирования и производства лазеров и их компонентов M21-203, M21-213	Евтихийев Н.Н.
Вт, 27 дек.	15:20 — 17:00	АТТ	Материалы для оптики и фотоники	Б19-204 Рябушкин О.А.
Ср, 18 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Материалы для оптики и фотоники	Б19-204 Рябушкин О.А.